# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-244747

(43)公開日 平成9年(1997)9月19日

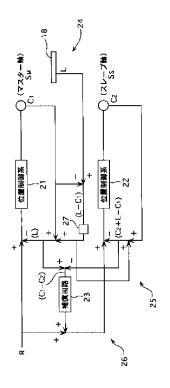
G 0 5 D 3/12 3 0 4 3/00 Q H A A A A A A A A A A A A A A A A A A	(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H A A B 6 6 C 13/22 L 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)  (21)出顧番号 特顧平8-57432 (71)出願人 000003458 東芝機械株式会社 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社和事業所内	G 0 5 D 3/12	3 0 4		G 0 5 D	3/12	304	
A B 6 6 C 13/22 L 審査請求 未請求 請求項の数 4 OL (全 6 頁)  (21)出願番号 特願平8-57432 (71)出願人 000003458 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沿津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沿津事業所内	3/00				3/00	(	ર
# B 6 6 C 13/22 L 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)  (21)出願番号 特願平8-57432 (71)出願人 000003458 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内						1	Н
審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁) (21)出願番号 特願平8-57432 (71)出願人 000003458 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内							A
(21)出願番号 特願平8-57432 (71)出願人 000003458 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内	# B 6 6 C 13/22			B66C 1	13/22	]	L
東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内				審査請求	未請求	請求項の数4	OL (全 6 頁)
(22)出顧日 平成8年(1996) 3月14日 東京都中央区銀座4丁目2番11号 (72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内	(21)出願番号	特願平8-57432		(71)出顧人	0000034	.58	
(72)発明者 林 智夫 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内					東芝機構	成株式会社	
静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内	(22)出願日	平成8年(1996)3	平成8年(1996)3月14日		東京都中央区銀座4丁目2番11号		
会社沼津事業所内 (72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内				(72)発明者	林智	<del>Ļ</del>	
(72)発明者 松本 倫雄 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内					静岡県洛	召津市大岡2068の	ひ3 東芝機械株式
静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 会社沼津事業所内					会社沼泽	<b>津事業</b> 所内	
会社沼津事業所内				(72)発明者	松本(	<b></b>	
					静岡県社	召津市大岡2068の	ひ3 東芝機械株式
(74)代理人 弁理士 木下 實三 (外1名)					会社沼泽	<b>事業所内</b>	
				(74)代理人	弁理士	木下 實三	(外1名)

## (54) 【発明の名称】 同期位置制御装置

#### (57)【要約】

【課題】 精度を維持しつつ、コストを低減することができる同期位置制御装置を提供する。

【解決手段】 コラムの両側に位置制御系21, 22を設け、この中間に1本のリニヤスケール18を設ける。 リニヤスケール18で検出された移動位置しを位置制御系21の位置指令値Rにフィードバックするクローズドループ24を形成する。前記移動位置しと位置制御系21のモータ位置検出器で検出された位置 $C_1$  との差( $L-C_1$ )を位置制御系22のモータ位置検出器で検出された位置 $C_2$  に加えて( $C_2+L-C_1$ )、位置制御系22の位置指令値Rにフィードバックするセミクローズドループ25を形成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 可動構造物の両側に、モータを有する駆動機構および前記モータの回転角位置を検出するモータ位置検出器を含み位置指令値に基づき前記可動構造物の各側を移動させる第1、第2位置制御系をそれぞれ設け、この第1、第2位置制御系で前記可動構造物の両側を同期位置決めする同期位置制御装置において、

前記両位置制御系の駆動機構の間に前記可動構造物の移動位置を検出する1つの機械位置検出器を前記可動構造物の移動方向に沿って設け、

前記機械位置検出器で検出された移動位置を前記第1位 置制御系の位置指令値にフィードバックするクローズド ループを形成するとともに、

前記機械位置検出器で検出された移動位置と前記第1位 置制御系のモータ位置検出器で検出された位置との差を 前記第2位置制御系のモータ位置検出器で検出された位 置に加えて、前記第2位置制御系の位置指令値にフィー ドバックするセミクローズドループを形成したことを特 徴とする同期位置制御装置。

【請求項2】 請求項1に記載の同期位置制御装置において、前記第1位置制御系の位置フィードバック値と前記第2位置制御系の位置フィードバック値との差を前記第2位置制御系の位置指令値に加えるループを形成したことを特徴とする同期位置制御装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の同期位置制御装置において、前記機械位置検出器は、前記両位置制御系の駆動機構の中間に配置されていることを特徴とする同期位置制御装置。

【請求項4】 請求項1~請求項3のいずれかに記載の同期位置制御装置において、前記クローズドループは、前記機械位置検出器で検出された移動位置と前記第1位置制御系のモータ位置検出器で検出された位置との差をフィルタを通したのち、これに前記第1位置制御系のモータ位置検出器で検出された位置を加えて前記第1位置制御系の位置指令値にフィードバックすることを特徴とする同期位置制御装置。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、同期位置制御装置 に関する。たとえば、門形などの可動構造物を備えた工 作機械において、その可動構造物の両側を同期位置決め する同期位置制御装置に関する。

# [0002]

【背景技術】同期制御とは、ガントリ型機械のように1軸を2台のモータで駆動する場合に、2台のモータを同時に制御する必要があり、2台のモータ間の位置の差(以下、同期誤差と呼ぶ)を許容値以上にならないような制御を行うものである。

【0003】工作機械において、門型のコラムを駆動させる場合、図3に示すように、可動構造物であるコラム

31の中心に対して対称な両側の脚部32,33にボールねじ軸34,35をそれぞれ配設し、このボールねじ軸34,35にモータ36,37を連結するとともに、各ボールねじ軸34,35と平行に前記コラム31の各脚部32,33の移動位置を検出するリニヤスケール381,382を設けた構造が知られている。なお、391,392はモータ36,37の回転角位置を検出するモータ位置検出器である。

【0004】ここで、同期誤差の基準となる軸をマスター軸と呼び、補正量の加えられる軸をスレーブ軸と呼ぶ。図3では、ボールねじ軸34およびモータ36側をマスター軸 $S_M$ と呼び、ボールねじ軸35およびモータ37側をスレーブ軸 $S_S$ と呼ぶ。

【0005】従来の位置制御系を図4に示す。同図において、41は前記ボールねじ軸34、モータ36およびモータ位置検出器39 $_1$ を含む位置制御系、42は前記ボールねじ軸35、モータ37およびモータ位置検出器39 $_2$ を含む位置制御系、43は補償回路である。また、Rは位置指令値、 $C_{11}$   $C_{2}$  は前記モータ位置検出器39 $_{11}$ 39 $_{2}$  で検出された各モータ36、37の回転角位置、 $L_{11}$   $L_{12}$  は前記リニヤスケール38 $_{11}$ 38 $_{2}$  で検出された移動位置である。

【0006】以上において、まず、各リニヤスケール3  $8_1$ ,  $38_2$  で検出された移動位置 $L_1$ ,  $L_2$  からモータ位置検出器 $39_1$ ,  $39_2$  で検出された位置 $C_1$ ,  $C_2$  をそれぞれ差引き、その差( $L_1$   $-C_1$ ), ( $L_2$   $-C_2$ )を求める。ここで、差( $L_1$   $-C_1$ ), ( $L_2$   $-C_2$ )がある一定値よりも大きくなったとき、エラーとする。

【0007】また、この差( $L_1$   $-C_1$  ), ( $L_2$   $-C_2$  )にモータ位置検出器39 $_1$ ,39 $_2$  の位置 $C_1$ , $C_2$  を加え( $L_1$   $-C_1$   $+C_1$   $=L_1$  ), ( $L_2$   $-C_2$   $+C_2$   $=L_2$  )、これを最終的な位置フィードバック値としている。そして、マスター軸 $S_M$  の位置フィードバック値( $L_1$  )からスレーブ軸 $S_8$  の位置フィードバック値( $L_2$  )を差引き( $L_1$   $-L_2$  )、補償回路43で補償を行い、スレーブ軸 $S_8$ の位置指令値Rに加えている。【0008】すなわち、上述した方式では、2つの軸34、35をマスター軸 $S_M$  とスレーブ軸 $S_8$  とに分け

4,35をマスター軸S』とスレーノ軸S。とに分けて、マスター軸S』側の移動位置に一致するようにスレーブ軸S。の移動位置を制御している。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】従来の同期位置制御方法では、マスター軸 $S_{\rm H}$ とスレーブ軸 $S_{\rm S}$ とのそれぞれに1本ずつのリニヤスケール $38_{1,3}8_{2}$ が必要であるため、コストアップになっていた。ちなみに、リニヤスケールを用いないセミクローズドループ方式では、熱変位によるボールねじ軸の伸び縮みによる影響により精度が悪くなる。従って、従来の同期位置制御方法では、精度を維持しようとすると2本のリニヤスケール $38_{1,3}$ 82が必要であるため、精度の向上とコストダウンとを

同時に満足させることが困難であった。

【0010】本発明の目的は、このような従来の欠点を 解消し、精度を維持しつつ、コストを低減することがで きる同期位置制御装置を提供することにある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の同期位置制御装 置は、可動構造物の両側に、モータを有する駆動機構お よび前記モータの回転角位置を検出するモータ位置検出 器を含み位置指令値に基づき前記可動構造物の各側を移 動させる第1、第2位置制御系をそれぞれ設け、この第 1、第2位置制御系で前記可動構造物の両側を同期位置 決めする同期位置制御装置において、前記両位置制御系 の駆動機構の間に前記可動構造物の移動位置を検出する 1つの機械位置検出器を前記可動構造物の移動方向に沿 って設け、前記機械位置検出器で検出された移動位置を 前記第1位置制御系の位置指令値にフィードバックする クローズドループを形成するとともに、前記機械位置検 出器で検出された移動位置と前記第1位置制御系のモー 夕位置検出器で検出された位置との差を前記第2位置制 御系のモータ位置検出器で検出された位置に加えて、前 記第2位置制御系の位置指令値にフィードバックするセ ミクローズドループを形成したことを特徴としている。 【0012】このような構成であるから、第1位置制御 系では、機械位置検出器で検出された移動位置が位置指 今値に一致するように制御される。一方、第2位置制御 系では、機械位置検出器で検出された移動位置と第1位 置制御系のモータ位置検出器で検出された位置との差 が、前記第2位置制御系のモータ位置検出器で検出され た位置に加えられ、第2位置制御系の位置指令値にフィ ードバックされるいるから、同期誤差を従来の方法とほ

【0013】以上の構成において、前記第1位置制御系の位置フィードバック値と前記第2位置制御系の位置フィードバック値との差を前記第2位置制御系の位置指令値に加えるループを形成するのが望ましい。また、前記機械位置検出器は、前記両位置制御系の駆動機構の中間に配置されていることが望ましい。また、前記クローズドループは、前記機械位置検出器で検出された移動位置と前記第1位置制御系のモータ位置検出器で検出された位置との差をフィルタを通したのち、これに前記第1位置制御系のモータ位置検出器で検出された位置を加えて前記第1位置制御系の位置指令値にフィードバックするのが望ましい。このようにすれば、精度をより向上させることができる。

ぼ同等にできる。従って、精度を維持しつつ、1つの機

械位置検出器でよいから、コストも低減することができ

### [0014]

る。

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図を 参照しながら詳細に説明する。図1は本実施形態の駆動 系を示している。同図に示すように、可動構造物である コラム11の中心に対して対称な両側の脚部12,13に、駆動機構14,15がそれぞれ設けられている。各駆動機構14,15は、前記各脚部12,13に螺合されたボールねじ軸14A,15Aと、このボールねじ軸14A,15Aを回転させるモータ14B,15Bとから構成されている。各モータ14B,15Bには、そのモータ14B,15Bの回転角位置を検出するレゾルバなどのモータ位置検出器16,17がそれぞれ連結されている。

【0015】前記両側の駆動機構14,15の中間位置、つまり、両側のボールねじ軸14A,15Aの間の中間には、コラム11の中心の移動位置を検出する機械位置検出器として1本のリニヤスケール18がボールねじ軸14A,15Aと平行に設けられている。ここで、ボールねじ軸14Aおよびモータ14B側をマスター軸SMと呼び、ボールねじ軸15Aおよびモータ15B側をスレーブ軸S。と呼ぶ。また、各側の駆動機構14,15は同一構造で、モータ位置検出器16,17による位置の差も微小で、問題ないものとする。

【0016】図2は本実施形態の制御系を示している。同図において、21は前記駆動機構14およびモータ位置検出器16を含む位置制御系、22は前記駆動機構15およびモータ位置検出器17を含む位置制御系、23は補償回路である。また、Rは位置指令値、 $C_1$ ,  $C_2$  は前記モータ位置検出器16,17によって検出された各モータ14B,15Bの回転角位置、Lは前記リニヤスケール18によって検出された移動位置である。

【0017】前記リニヤスケール18による移動位置 Lからモータ位置検出器 16による移動位置  $C_1$ を引き、この値( $L-C_1$ )の信号をフィルタ27を通してノイズを除去したのち、モータ位置検出器 16による移動位置  $C_1$ に加え( $C_1+L-C_1=L$ )、その値(L)をマスター軸  $C_1$ の位置フィードバック値としている。ここに、リニヤスケール 18で検出された移動位置  $C_1$ を位置制御系  $C_1$ 2 1の位置指令値  $C_1$ 2 1の位置  $C_1$ 3 1の位置  $C_1$ 4 が形成されている。

【0018】また、前記値( $L-C_1$ )を、位置制御系22のモータ位置検出器17による移動位置 $C_2$  に加え、その値( $C_2+L-C_1$ )をスレーブ軸 $S_8$  の位置フィードバック値としている。ここに、リニヤスケール18で検出された移動位置Lとモータ位置検出器16で検出された位置 $C_1$  との差( $L-C_1$ )を位置制御系22のモータ位置検出器17で検出された位置 $C_2$  に加えて( $C_2+L-C_1$ )、位置制御系22の位置指令値Rにフィードバックするセミクローズドループ25が形成されている。

【0019】また、マスター軸 $S_{\mathbb{N}}$  の位置フィードバック値 (L) からスレーブ軸 $S_{\mathbb{S}}$  の位置フィードバック値 ( $C_2+L-C_1$ )を引き、その値 ( $C_1-C_2$ )を補償回路23で補償を行い、スレーブ軸 $S_{\mathbb{S}}$  の位置指令値

Rに加えている。ここに、位置制御系21の位置フィードバック値(L)と位置制御系22の位置フィードバック値( $C_2$  +L $-C_1$  )との差( $C_1$   $-C_2$  )を位置制御系22の位置指令値Rに加えるループ26が形成されている。

【0020】本実施形態では、マスター軸 $S_{\rm N}$ とスレーブ軸 $S_{\rm S}$ の駆動機構14, 15の中間に1本のリニヤスケール18を設け、このリニヤスケール18で検出された移動位置しをマスター軸 $S_{\rm N}$  側の位置指令値Rにフィードバックするクローズドループ24を形成するとともに、リニヤスケール18で検出された移動位置しとマスター軸 $S_{\rm N}$  側のモータ位置検出器16で検出された位置  $C_1$  との差 ( $L-C_1$ )をスレーブ軸 $S_{\rm S}$  側のモータ位置検出器17で検出された位置  $C_2$  に加えて ( $C_2$  +  $L-C_1$ )、スレーブ軸 $S_{\rm S}$  側の位置指令値Rにフィードバックするセミクローズドループ25を形成したので、1本のリニヤスケール18を使用する構成であっても、マスター軸 $S_{\rm N}$  とスレーブ軸 $S_{\rm S}$  との同期誤差を微小にできる。

【0021】従って、2本のリニヤスケールを用いた従来構造および制御方法に比べ、コストを低減することができる。しかも、精度的にも従来の制御方法と遜色のない精度を維持することができる。

【0022】しかも、1本のリニヤスケール18を駆動機構14, 15の中間に配置するとともに、マスター軸  $S_{M}$  の位置フィードバック値( $C_{2}$  +  $L-C_{1}$ )との差をスレーブ軸 $S_{8}$  の位置指令値Rに加えるようにしたので、精度をより向上させることができる。

【0023】以上述べた実施形態では、駆動機構14, 15は、ボールねじ軸14A, 15Aを含んで構成した が、必ずしもボールねじ軸に限られるものでなく、回転 によってコラム11を移動できるものであれば他の構造 でもよい。また、可動構造物としては、上記実施形態で 挙げた門形コラム11に限らず、比較的大型で両側に駆 動機構が必要なもの全てに適用できる。

【0024】また、上述した実施形態では、マスター軸  $S_{\tt M}$  とスレーブ軸 $S_{\tt S}$  との駆動機構14, 15は同一構

造で、モータ位置検出器16, 17による位置の差も微小であったが、たとえば、マスター軸 $S_M$  とスレーブ軸 $S_S$  との駆動機構の構造が異なる場合などで、双方にモータ位置検出器による位置間に差が生じる場合には、補正を加えることが望ましい。また、モータ位置検出器16, 17についても、直接、モータ14B, 15Bの回転角位置を検出するものに限らず、モータ14B, 15Bの回転角と関連するボールねじ軸14A, 15Bの角度位置を検出するものであってもよい。

# [0025]

【発明の効果】本発明の同期位置制御装置によれば、1 つの機械位置検出器によって、第1、第2位置制御系の 同期制御を行うので、精度を維持しつつ、コストを低減 することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態における駆動系を示す平面 図である。

【図2】本発明の一実施形態のブロック図である。

【図3】従来の駆動系を示す平面図である。

【図4】従来の制御系を示すブロック図である。 【符号の説明】

- 11 - コフム(甲動煙垣物	1 1	コラム	(可動構造物)
------------------	-----	-----	---------

12.13 脚部

14,15 駆動機構

14A, 15A ボールねじ軸

14B, 15B モータ

16,17 モータ位置検出器

 18
 リニヤスケール(機械位置検出器)

 21
 位置制御系(第1位置制御系)

22 位置制御系(第2位置制御系)

23 補償回路

24 クローズドループ

25 セミクローズドループ

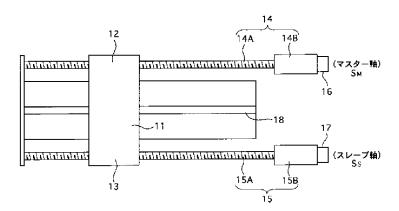
26 ループ27 フィルタ

R 位置指令値

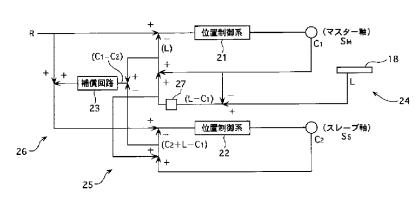
 C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>
 モータの回転角位置

 L
 機械の移動位置

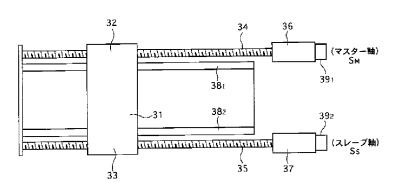
【図1】



【図2】



【図3】



**[**34]

